

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Einleitung</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2 Phänomenologisches Modell eines Halbleiterlasers</b>    | <b>5</b>  |
| 2.1 Erzeugung und Rekombination von Ladungsträgern . . . . . | 5         |
| 2.2 Elektrooptische Kenndaten . . . . .                      | 7         |
| 2.3 Temperaturverhalten der Laser . . . . .                  | 8         |
| 2.4 Bestimmung der internen Parameter . . . . .              | 9         |
| 2.5 Spektrale Eigenschaften . . . . .                        | 10        |
| <b>3 Grundlagen des Trapezlasers</b>                         | <b>11</b> |
| 3.1 Strahlqualität und Brillanz . . . . .                    | 11        |
| 3.2 Brechungsindex . . . . .                                 | 12        |
| 3.3 Aufbau des Trapezlasers . . . . .                        | 13        |
| 3.3.1 Funktionsprinzip . . . . .                             | 13        |
| 3.3.2 Der Rippenwellenleiter . . . . .                       | 15        |
| 3.3.3 Dimensionierung . . . . .                              | 18        |
| 3.4 Elektrooptische Eigenschaften . . . . .                  | 19        |
| 3.4.1 Verlustmechanismen . . . . .                           | 19        |
| 3.4.2 Externe Parameter . . . . .                            | 20        |
| 3.5 Räumliche Strahleigenschaften . . . . .                  | 21        |
| 3.5.1 Astigmatismus . . . . .                                | 21        |
| 3.5.2 Korrigiertes Fernfeld . . . . .                        | 22        |
| 3.5.3 Filamentbildung . . . . .                              | 25        |
| <b>4 Entwurf der Vertikalstruktur</b>                        | <b>27</b> |
| 4.1 Grundlagen zu Halbleiter-Heterostrukturen . . . . .      | 27        |

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.1.1    | Relative Bandanordnung . . . . .                | 27        |
| 4.1.2    | Zustandsdichte und Gewinn . . . . .             | 28        |
| 4.1.3    | Verspannte Schichten . . . . .                  | 29        |
| 4.1.4    | Auswirkungen elastischer Verspannung . . . . .  | 30        |
| 4.2      | Wahl des Materialsystems . . . . .              | 32        |
| 4.3      | Aktive Zone . . . . .                           | 34        |
| 4.3.1    | Dicke der Quantenfilme . . . . .                | 34        |
| 4.3.2    | Verspannung . . . . .                           | 35        |
| 4.3.3    | Barrierendicke . . . . .                        | 36        |
| 4.3.4    | Spacerschichten . . . . .                       | 37        |
| 4.3.5    | Anzahl der Quantenfilme . . . . .               | 40        |
| 4.4      | Wellenleiter und Mantelschichten . . . . .      | 43        |
| 4.4.1    | Auslegung des Wellenleiters . . . . .           | 43        |
| 4.4.2    | Mantelschichten und Dotierprofil . . . . .      | 48        |
| 4.5      | Materialgewinn . . . . .                        | 51        |
| <b>5</b> | <b>Probenherstellung</b>                        | <b>55</b> |
| 5.1      | Wachstum . . . . .                              | 55        |
| 5.1.1    | Herstellung phosphidischer Schichten . . . . .  | 55        |
| 5.1.2    | Phosphidische Molekularstrahlepitaxie . . . . . | 56        |
| 5.2      | Charakterisierung . . . . .                     | 58        |
| 5.2.1    | Photolumineszenz . . . . .                      | 58        |
| 5.2.2    | Röntgendiffraktometrie . . . . .                | 59        |
| 5.2.3    | Sekundärionen-Massenspektrometrie . . . . .     | 60        |
| 5.3      | Technologische Herstellung der Laser . . . . .  | 61        |
| 5.3.1    | Schnellprozesse . . . . .                       | 61        |
| 5.3.2    | Breitstreifenlaser . . . . .                    | 62        |
| 5.3.3    | Trapezlaser und -verstärker . . . . .           | 63        |
| 5.4      | Beschichtung . . . . .                          | 67        |
| 5.5      | Montage . . . . .                               | 68        |
| <b>6</b> | <b>Experimentelle Resultate an Trapezlasern</b> | <b>71</b> |
| 6.1      | Realisierte Strukturen . . . . .                | 71        |

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 6.1.1                       | Vertikalstrukturen . . . . .  | 71         |
| 6.1.2                       | Bauelementparameter . . . . .   | 73         |
| 6.2                         | Variation der aktiven Zone . . . . .                                  | 74         |
| 6.2.1                       | Einfluss der Spacerschichten . . . . .                                | 75         |
| 6.2.2                       | Variation der Quantenfilmzahl . . . . .                               | 78         |
| 6.3                         | Wellenleitervariation . . . . .                                       | 83         |
| 6.4                         | Spektrale Eigenschaften . . . . .                                     | 86         |
| 6.4.1                       | Trapezlaserspektren . . . . .   | 87         |
| 6.4.2                       | Gewinn und $\alpha_H$ -Faktor von Rippenwellenleiter-Lasern . . . . . | 92         |
| 6.5                         | Variation der Trapezlasergeometrie . . . . .                          | 95         |
| 6.5.1                       | Rippenlänge . . . . .   | 95         |
| 6.5.2                       | Ätztiefe des Rippenwellenleiters . . . . .                            | 97         |
| 6.6                         | Einfluss der Beschichtung . . . . .                                   | 101        |
| 6.7                         | Verstärker im externen Resonator . . . . .                            | 104        |
| 6.8                         | Zuverlässigkeit . . . . .   | 107        |
| 6.9                         | Diskussion und Ausblick . . . . .                                     | 109        |
| <b>7</b>                    | <b>Zusammenfassung und Perspektive</b>                                | <b>113</b> |
| <b>A</b>                    | <b>Modellierung</b>   | <b>117</b> |
| A.1                         | Passive Modellierung der Vertikalmoden . . . . .                      | 117        |
| A.2                         | Simulation der $(x, z)$ -Modenverteilung . . . . .                    | 118        |
| <b>B</b>                    | <b>Messmethoden</b>   | <b>121</b> |
| B.1                         | Fernfeld . . . . .  | 121        |
| B.2                         | Nahfeld . . . . .   | 122        |
| B.3                         | Strahlqualität . . . . .  | 123        |
| B.4                         | Astigmatismus . . . . .   | 125        |
| <b>C</b>                    | <b>Symbolverzeichnis</b>  | <b>127</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b> |   | <b>131</b> |
| <b>Publikationen</b>        |   | <b>141</b> |